

Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки
**Научно-технологический центр
микроэлектроники
и субмикронных гетероструктур**
Российской академии наук
(НТЦ микроэлектроники РАН)

ПРИКАЗ

от 27 октября 2022 г. № 56

Санкт-Петербург

[О проведения аттестации научных работников
и создании аттестационной комиссии]

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 05.08.2021 №714 «Об утверждении Порядка проведения аттестации работников, занимающих должности научных работников» и Положением о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности научных работников в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Научно-технологическом центре микроэлектроники и субмикронных гетероструктур Российской академии наук,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в течение 28-30 ноября 2022 года аттестацию следующих научных работников:

Лаборатория оптоэлектронных приборов

Аладов Андрей Вальменович – старший научный сотрудник;

Черняков Антон Евгеньевич – старший научный сотрудник;

Тальнишних Надежда Андреевна – младший научный сотрудник;

Лаборатория технологии наногетероструктур

Васильев Алексей Петрович – научный сотрудник;

Усов Сергей Олегович – научный сотрудник;

2. Утвердить график проведения аттестации научных работников (см. Приложение);

3. Для проведения аттестации научных работников создать Аттестационную комиссию, сформировав ее в следующем составе:

Председатель – Устинов В.М., чл.-корр. РАН, директор НТЦ микроэлектроники РАН;

Зам. председателя – Закгейм А.Л., к.т.н., Ученый секретарь НТЦ микроэлектроники РАН;

Секретарь – Аладова И.В., ведущий инженер;

Члены аттестационной комиссии:

Соколовский Г.С., профессор РАН, д.ф.-м.н., зав. лабораторией ФТИ им. А.Ф. Иоффе;

Цацульников А.Ф., д.ф.-м.н., зам. директора по научной работе НТЦ микроэлектроники РАН;

4. Старшему инспектору по кадрам Гусевой Т.Н. ознакомить с настоящим приказом вышеперечисленных научных работников под роспись;

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на Ученого секретаря Закгейма А.Л.

Директор,
чл.-корр. РАН

В.М. Устинов

Согласовано:

Заместитель директора
по научной работе

А.Ф. Цацульников

Ученый секретарь

А.Л. Закгейм

Ознакомлены:

Старший научный сотрудник

А.В. Аладов

Старший научный сотрудник

А.Е. Черняков

Научный сотрудник

А.П. Васильев

Научный сотрудник

С.О. Усов

Младший научный сотрудник

Н.А. Тальнишних





Ведущий инженер

И.В. Аладова

Старший инспектор по кадрам

Т.Н. Гусева

График проведения аттестации научных работников

№ п/п	ФИО	Структурное подразделение	Должность	Дата и время проведения	Подпись
1.	Аладов Андрей Вальменович	Лаборатория оптоэлектронных приборов	старший научный сотрудник	28.11.2022 10:00	
2.	Васильев Алексей Петрович	Лаборатория технологии наногетероструктур	научный сотрудник	29.11.2022 10:00	
3.	Тальнишних Надежда Андреевна	Лаборатория оптоэлектронных приборов	младший научный сотрудник	28.11.2022 14:00	
4.	Усов Сергей Олегович	Лаборатория технологии наногетероструктур	научный сотрудник	29.11.2022 14:00	
5.	Черняков Антон Евгеньевич	Лаборатория оптоэлектронных приборов	старший научный сотрудник	28.11.2022 16:00	